



Łukasiewicz
Instytut
Mikroelektroniki
i Fotoniki

F2-2/14/2021

Warszawa, dnia **2021-04-26**



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do centrowania i naświetlania dla fotolitografii DUV 0,5 um - nr sprawy F2-2/14/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w:

I. **Rozdziale XI Termin związania ofertą:**

Po zmianie ust. 1 w rozdziale XI SWZ przyjmują brzmienie:

1. Zgodnie z art. 220 ust.1 ustawy PZP Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez **okres 90 dni**. Bieg od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Termin związania ofertą upływa - 03.08.2021**

II. **Rozdziale XIII Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:**

Po zmianie ust. 1 i 2 w rozdziale XIII SWZ przyjmują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć na <https://platformazakupowa.pl/pn/imif> do dnia **06.05.2021 r. do godziny 10:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.05.2021r., o godzinie 12:00**.

Uwaga!

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.

Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

dr inż. Piotr Guzdek

Strona 1 z 1



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

